

Leitende/r wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in FH Maschinenbau/Mikrotechnik

Referenznummer 3139

Die HES-SO Valais-Wallis bildet über 2'800 Studierende aus und leistet über ihre Forschung und Innovation einen bedeutenden Beitrag zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung sowie zur Schaffung von Arbeitsplätzen im Wallis. Auf dem neuen Campus Energypolis bildet die Hochschule für Ingenieurwissenschaften zusammen mit der EPFL und modernsten Start-ups ein innovatives Ökosystem für Bildung und Forschung. Werden auch Sie Teil unseres Teams!

Die Hochschule für Ingenieurwissenschaften der HES-SO Valais-Wallis schreibt für ihr Institut Systemtechnik die folgende Stelle aus Leitende/r wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in FH Maschinenbau/Mikrotechnik

IHRE AUFGABE

- Mitarbeit bei der Akquisition und Ausführung von anwendungsorientierten Forschungs- und Entwicklungsprojekten im Bereich Maschinenbau
- Technische Leitung von Projekten
- Beteiligung am Technologietransfer des Instituts Systemtechnik
- Unterstützung der Studierenden bei ihren praktischen Arbeiten und/oder studiengangspezifischen Projekten
- Unterricht unter der Aufsicht des Lehrkörpers

IHR PROFIL

- Master in Maschinenbau, Mikrotechnik oder in einem verwandten Bereich
- Mind. 10-jährige Erfahrung auf dem Gebiet des Designs und der Entwicklung von mechanischen Systemen. Kenntnisse und Erfahrung in Mechatronik und Elektronik von Vorteil
- Praktische Projektleitungserfahrung
- Selbstständige Arbeitsweise und Teamfähigkeit
- Muttersprache Deutsch oder Französisch mit guten Kenntnissen der 2. Sprache. Englischkenntnisse sind ein Plus.

BESCHÄFTIGUNGSGRAD

80-100 %

ARBEITSORT

Sion

STELLENANTRITT

01.11.2021

ANSTELLUNGSBEDINGUNGEN

Christophe Bianchi, Leiter des Instituts Systemtechnik, erteilt Ihnen auf Anfrage gerne Auskunft über das Pflichtenheft (E-Mail: christophe.bianchi@hevs.ch).

Wir bitten Sie, Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis zum 6. September 2021 über unsere Website www.hevs.ch/job einzureichen. Es werden ausschliesslich Online-Bewerbungen berücksichtigt.